计算机辅助工序尺寸及其公差设计



作者: 方红芳编著

出版社:上海:中国纺织大学出版社

出版日期: 2000

总页数: 107

说明: 登录教客网 (https://www.jiaokey.com/book/detail/10666269.html) 查找全本阅读方式

计算机辅助工序尺寸及其公差设计 评论地址: https://www.jiaokey.com/book/detail/10666269.html

教客网提供千万本图书阅读地址。

https://www.jiaokey.com/book/detail/10666269.html

书名: 计算机辅助工序尺寸及其公差设计